

# MEMS Engineer Forum 2020

SMART Society Driven by MEMS

April 22-23, 2020

KFC Hall, Ryogoku, Tokyo, Japan

カンファレンス聴講料・技術展来場無料(懇親会有料)

## 技術展示出展のご案内

<http://www.m-e-f.info/>

本フォーラムは、21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS技術の現状と、向こう10年までの技術の将来に迫る、この分野のキープレイヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークな場です。世界中のMEMS研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009年3月の初開催以降、回を重ね、MEF2020で第12回を迎えることとなります。MEMSに関する基礎技術ならびに隣接分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、新しいカタチを形成し、そして融合させて参ります。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的なレベルで検証することをミッションとしております。展示会(4/22-23の2日間、40-50小間)を開催致します。是非ご出展頂けますようお願い致します。



## MEF2020の講師陣

敬称略、所属機関アルファベット順、一部依頼中の方を含みます

Hisayuki Yazawa, Alps Alpine  
 Keith Nicolson, Bosch Sensortec  
 Kurt Peteresen, Band of Angels  
 Raj Mohanty, Boston University  
 Jean-Philippe POLIZZI, CEA-LETI  
 Navid Yazdi, Evigia Systems  
 Bernhard Wagner, Fraunhofer Institute for Silicon Technology(ISIT)  
 Gael Sebald, INSA Lyon  
 Tadatomo Suga, Meisei University  
 Russ Garcia/Chris Keimel, Menlo Microsystems  
 Shigeki Yamaguchi, NTT DATA  
 Zhen Sun, QST  
 Arjun Kumar Kantimahanti, Silterra Malaysia  
 Susumu Kaminaga, SK Global Advisers/Deftra Capital/Touchence  
 Thomas Kenny, Stanford University  
 Antoine Filipe, TDK/Tronics  
 Kay Enjoji, TEL Venture Capital  
 Victor Shih, TSMC  
 Koukou Suu, ULVAC  
 Al Pisano, University of California, San Diego  
 Katsuo Kurabayashi, University of Michigan  
 Matthew Crowley, Vesper Technologies  
 Dimitrios Damianos, Yole Développement

出展者特典	一般企業	アカデミック	ベンチャー企業
	¥250,000	¥50,000	¥50,000
1 ショートプレゼンテーション枠の使用権	○	×	○
2 MEF予稿集への広告掲載	1頁○	1頁○	1頁○
3 MEFウェブサイトへのバナー掲載	○	○	○
4 MEFセッション・展示会場内にロゴ掲載	○	○	○
5 PRビデオのループ上映	○	○	○
6 懇親パーティへの招待(初日)	1名様*	×	×
7 MEF招待講演者昼食席招待(2日間)	2名様*	×	×
8 VIPルーム使用権	○	○	○

上記金額は税別です 2020年1月31日までに申し込の場合、招待枠が2倍となります

### MEF 国際諮問委員会

(区分別氏名アルファベット順)

委員長 桑野 博喜 東北大学  
 副委員長 江刺 正喜 東北大学  
 副委員長 神永 晋 SPPテクノロジーズ  
 副委員長 小林 直人 早稲田大学  
 委員 Jean-Christophe Eloy Yole Développement  
 委員 WeiLeun Fang National Tsing Hua Univ.  
 委員 Udo-Martin Gómez Robert Bosch  
 委員 Lorenz Granrath 産業総合技術研究所  
 委員 Thomas Kenny Stanford University  
 委員 Xinxin Li Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology  
 委員 宮島 博志 Goertek Technology  
 委員 野々村 裕 名城大学  
 委員 Kurt Petersen Silicon Valley Band of Angels

### MEF組織委員会

(区分別氏名アルファベット順)

委員長 田中 秀治 東北大学  
 副委員長 三宅 亮 東京大学  
 執行委員 石田 博之 ズース・マイクロテック  
 執行委員 稲子みどり HOLST Centre Japan  
 執行委員 大高 剛一 東北大学  
 執行委員 田中 雅彦 SPPテクノロジーズ  
 委員 赤羽 優子 ティ・ディ・シー  
 委員 安藤 妙子 立命館大学  
 委員 飯田 淳 TDK  
 委員 茨浦 美嗣 村田製作所  
 委員 金森 義明 東北大学  
 委員 川原 伸章 デンソー  
 委員 古賀 章浩 キヤノンメディカルシステムズ  
 委員 小柳 治 日本企業成長投資  
 委員 澤田 和明 豊橋技術科学大学  
 委員 横 知範 オムロン  
 委員 瀧本 貞治 浜松ホトニクス  
 委員 嶋島 武尚 首都大学東京  
 委員 土屋 智由 京都大学  
 委員 長畑 隆也 ラピセセミコンダクター宮崎  
 委員 早川 康男 アルプス電気  
 委員 日暮 栄治 産業技術総合研究所  
 委員 三田 正弘 協同インターナショナル  
 委員 山西 陽子 九州大学  
 委員 吉田 隆司 横河電機

### 一般企業展示

サイズ W1800mm × D900mm × H1800mm  
 (展示台高さ: 700mm)

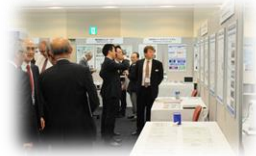
基礎小間には以下を基本パッケージとします。

- ・バックパネル
- ・社名板(スミ1色、統一書体)
- ・展示台(テーブルクロス、スカート布で覆われます)
- ・コンセント 500W(2口付き)
- ・椅子1脚

### アカデミック展示・ベンチャー企業展示

アカデミック展示小間仕様  
 基礎小間サイズ幕板付長机  
 (W1800mm × D450mm × H700mm) + バックパネル  
 (H1800mm)

\*バックパネルはポスター掲示が可能です。



MEF事務局 (株)セミコンダクタポータル

mef\_2020@semiconportal.com

Tel: 03-5733-4971